

第43回

Future Technologies from MATSUE

「センサ・マイクロマシンと応用システム」 シンポジウム

2026年11月16日(月)～19日(木)

テクニカルセッション 11月16日～18日 テクニカルツアー 11月19日

@SensorSympo

会場：くにびきメッセ（島根県松江市）



本シンポジウムはセンサ・マイクロマシン技術のさらなる発展を目標に、学・協会を超えた研究グループ間の情報交換、研究成果およびアイデアの討議の場として開催される、当該分野における日本最大のシンポジウムです。

本シンポジウムに参加登録しますと、会期中に同時開催されるシンポジウム・連携セッションにも参加することができます。学会間の交流を目的とした口頭発表及びポスター発表を企画し、これまで以上に密な議論の場を提供する予定です。

皆様からの積極的な投稿とご参加をお待ちしております。

論文募集分野

（詳細はホームページに掲載）

1. 設計・製作技術、材料
2. マイクロナノシステム
3. センサ・アクチュエータシステム
4. フィジカルセンサ
5. ケミカルセンサ
6. バイオセンサ
7. バイオマイクロナノシステム
8. センサマイクロシステム実装技術
（エレクトロニクス実装学会連携セッション）

表彰

発表概要、講演論文および会期中の発表を審査し、五十嵐賞、奨励賞、最優秀技術論文賞、優秀技術論文賞、優秀ポスター発表賞の各賞を選定します。

電気学会入会キャンペーン

発表申込/参加申込時に電気学会に入会すると、学生は初年度年会費が無料に、社会人配属4年以内の方は入会金+年会費合計が13,200*円のところ、8,000*円になります。

発表申込締切

2026年6月10日(水) 正午

<https://www.sensorsymposium.org/>

発表申込方法

発表概要（A4版2ページ、PDFフォーマット）を、ホームページから投稿してください。最新の情報はホームページをご確認ください。

この1年に国際会議で発表された研究成果を日本国内に情報発信する機会としてご活用いただくことも歓迎いたします。

また、電気学会の研究会および総合研究会の発表論文に新規データ（未公開データを含む）を追加した上で投稿可能です。

同時開催シンポジウム

- 第17回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」

<https://www.jsme.or.jp/mnm/>

- 第18回「集積化MEMSシンポジウム」

<https://annex.isap.or.jp/MEMS/>

- 化学とマイクロ・ナノシステム学会 第54回研究会

<https://cheminas.chips.jp/>

問合せ先

「センサ・マイクロマシンと応用システム」

シンポジウム事務局

株式会社セミコンダクタポータル

Tel: 03-6807-3970 Fax: 03-6807-3960

E-mail: sensorsympo_2025@semiconportal.com